

附件二：109 年可移轉技術與 110 年先期授權技術項目 7 筆及專利 17 案 42 件

專利名稱(中)	專利名稱(英)	申請國家
感測裝置	Sensing devices	美國
具內嵌式感測器的線性滑軌裝置	Linear guideway with embedded sensor	美國
光學編碼器	Optical encoder	中國大陸
光學編碼器	Optical encoder	中華民國
光學編碼器	Optical encoder	美國
工件孔洞測量方法	Workpiece hole measurement method	中國大陸
工件孔洞量測方法	Workpiece hole measurement method	中華民國
工件孔洞量測方法	Method for measuring hole provided in workpiece	美國
投影設備與投影校正方法	Projecting apparatus and projecting calibration method	中國大陸
投影設備與投影校正方法	Projecting apparatus and projecting calibration method	中華民國
投影設備與投影校正方法	Projecting apparatus and projecting calibration method	美國
氣體感測裝置及氣體濃度感測方法	Gas sensing device and detection method of gas concentration	中國大陸
氣體感測裝置及氣體濃度感測方法	Gas sensing device and gas concentration sensing method	EPC/歐盟
氣體感測裝置及氣體濃度感測方法	Gas sensing device and gas concentration sensing method	日本
氣體感測裝置及氣體濃度感測方法	Gas sensing device and detection method of gas concentration	中華民國
氣體感測裝置及氣體濃度感測方法	Gas sensing device and gas concentration sensing method	美國
具有氣密空腔的微機電裝置	A microelectromechanical apparatus having hermitic chamber	中國大陸
一種具氣密空腔的微機電裝置	A microelectromechanical apparatus having hermitic chamber	中華民國
一種具氣密空腔的微機電裝置	Microelectromechanical apparatus having hermitic chamber	美國
殘留毒物檢測裝置	Residual toxicant detection device	中國大陸
殘留毒物檢測裝置	Residual toxicant detection device	中華民國
殘留毒物檢測裝置	Residual toxicant detection device	美國
壓電感測電路及壓電感測系統	Piezoelectric sensing circuit and piezoelectric	中國大陸

	sensing system	
壓電感測電路及壓電感測系統	Piezoelectric sensing circuit and piezoelectric sensing system	中華民國
壓電感測電路及壓電感測系統	Piezoelectric sensing system and piezoelectric sensing circuit	美國
具有阻擋組件的微機電紅外光感測裝置	Microelectromechanical infrared sensing apparatus having stoppers	中國大陸
具有阻擋元件的微機電紅外光感測裝置	Microelectromechanical infrared sensing apparatus having stoppers	中華民國
具有阻擋元件的微機電紅外光感測裝置	Microelectromechanical infrared sensing apparatus having stoppers	美國
微機電系統裝置與其製造方法	Mems device and manufacturing method of the same	中國大陸
微機電系統裝置與其製造方法	Mems device and manufacturing method of the same	中華民國
微機電系統裝置與其製造方法	Mems device and manufacturing method of the same	美國
可感測低頻力與高頻力的力感測裝置	A sensing apparatus for sensing low frequency load and high frequency load	中國大陸
一種可感測低頻力與高頻力的力感測裝置	A sensing apparatus for sensing low frequency load and high frequency load	中華民國
一種可感測低頻力與高頻力的力感測裝置	Force measurement device for measuring low-frequency force and high-frequency force	美國
感測裝置以及校正方法	Sensing devices and correction method	中國大陸
感測裝置以及校正方法	Sensing devices and correction method	中華民國
自動調控式護具以及護具的自動調控方法	Automatically adjustable supporting equipment and method for automatically adjusting supporting equipment	中華民國
影像監控裝置與方法	Image monitoring apparatus and method	中國大陸
影像監控裝置與方法	Image monitoring apparatus and method	中華民國
影像監控裝置與方法	Image monitoring apparatus and method	美國
微粒感測裝置	Particle-sensing device	中華民國
熱像設備及熱像儀之溫度校正方法	Thermal imaging apparatus and temperature correction method of thermal imager	中華民國

技術名稱(中)	技術名稱(英)
微針電轉染輸液技術	Microneedle electroporation technology for vaccine delivery system
熱影像精準解析技術	Thermal image analysis technology
複合式空品感測技術	Suspension particle sensing apparatus
長效型水質感測技術	Environment long-lasting water quality monitoring technology
高穩定噴蝕特用壓力技術	High stability pressure sensor for PCB industry application
研磨加工粗糙度機上監控技術	on-machine controlling and monitoring technology for grinding roughness
成型製造之製程優化技術	Intelligent Process Optimization Technology of Molding Production